

公差配合与技术测量



作者：陈泽民，忻良昌主编

出版社：北京：机械工业出版社

出版日期：1984.11

总页数：336

说明：登录教客网 (<https://www.jiaokey.com/book/detail/10700389.html>) 查找全本阅读方式

公差配合与技术测量 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/10700389.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/10700389.html>

书名：公差配合与技术测量